

Data	Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Michałowi Syfertowi
19.04.2019	Dr inż. Michał Syfert złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka, ze wskazaniem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania.
15.05.2019	Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej załączając wniosek Habilitanta wraz z dokumentacją zapisaną na elektronicznym nośniku danych, z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
28.05.2019	Zespół dziekański ds. postępowania habilitacyjnego przedstawił protokół, w którym zarekomendował Radzie Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej podjęcie uchwały, wyrażającej zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Michała Syferta oraz uchwały, zawierającej propozycję trzech członków komisji w osobach: 1. dr. hab. inż. Annę Timofiejczuk jako recenzenta 2. dr. hab. inż. Mateusza Turkowskiego z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej jako sekretarza, 3. dr. hab. inż. Sergiusza Łuczaka z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej jako członka Komisji Habilitacyjnej.
29.05.2019	Rada Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 1. dr. hab. inż. Annę Timofiejczuk z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej jako recenzenta 2. dr. hab. inż. Mateusza Turkowskiego z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej jako sekretarza, 3. dr. hab. inż. Sergiusza Łuczaka, z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej jako członka Komisji Habilitacyjnej.
06.09.2019	Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 23.04.2019 wszczęła postępowanie habilitacyjne dr. inż. Michała Syferta i w dniu 06.09.2019 powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 1. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz - przewodniczący, 2. dr hab. inż. Mateusz Turkowski - sekretarz, 3. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda - recenzent, 4. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk - recenzent, 5. dr hab. inż. Anna Timofiejczuk - recenzent, 6. dr hab. inż. Sergiusz Łuczak - członek Komisji, 7. dr hab. inż. Robert Nowicki - członek Komisji.
14.10.2019	Dziekan, w porozumieniu z Przewodniczącym, za pośrednictwem Sekretarza Komisji,
	przekazał wszystkim Recenzentom oraz pozostałym Członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, z prośbą o opracowanie recenzji oraz opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
21.01.2020	Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziału Mechatroniki PW.
25.01.2020	Wysłanie wszystkich recenzji wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej.
25.01.2020	Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 28.02.2020.
28.02.2020	Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Michałowi Syfertowi stopnia doktora habilitowanego.